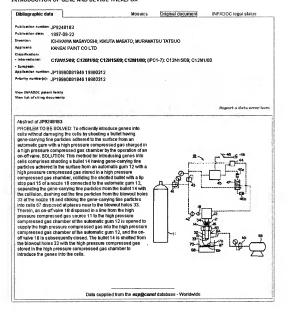
INTRODUCTION OF GENE AND DEVICE THEREFOR



(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出屬公開番号

特開平9-248183 (43)公開日 平成9年(1997)9月22日

(51) Int.Cl.*	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
C 1 2 N 15/09		9282-4B	C12N 15/00	A
C 1 2 M 1/00			C 1 2 M 1/00	A

審査請求 未請求 請求項の数21 FD (全 14 頁)

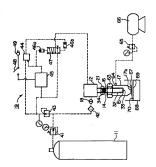
(21)出版番号 特額平8-81946 (71)出版人 000001409 関西ペイント株式会社 (22)出版日 平成8年(1996) 3月12日 (72)発明者 市川 正義					
(22) 出願日 平成8年(1996) 3月12日 (天庫県厄崎市神郷町33番1号 市市 I 正義 神奈川県平塚市東八梯4丁目17番1号 関 西ペイント株式会社内 第四 真人 神奈川県平塚市東八梯4丁目17番1号 関 西ペイント株式会社内 インラジュ (72) 発明者 村长 海大 アント株式会社内 インラジュ 日本	(21)出願番号	特顯平8 -81946	(71)出國人	000001409	
(72)発明者 市川 正義 神奈川県平塚市東八縣4丁目17番1号 関 西ペイント株式会社内 (72)発明者 頼田 真人 神奈川県平塚市東八縣4丁目17番1号 関 西ペイント株式会社内 イヤ奈川県平塚市東八縣4丁目17番1号 関 西ペイント株式会社内 村松 遊大 愛知県豊橋市大岩町北田仏番地				関西ペイント株式会社	
神奈川県平塚市東八幡 4 丁目17番1 号 関 西ペイント株式会社内 (72)発明者 期 最 人 神奈川県平塚市東八幡 4 丁目17番1 号 関 西ペイント株式会社内 (72)発明者 村と 愛知県 整備市大州町北田名番地	(22) 出順日	平成8年(1996)3月12日		兵庫県尼崎市神崎町33番1号	
神奈川県平塚市東八幡 4 丁目17番1 号 関 西ペイント株式会社内 (72)発明者 期 最 人 神奈川県平塚市東八幡 4 丁目17番1 号 関 西ペイント株式会社内 (72)発明者 村と 愛知県 整備市大州町北田名番地			(72) 発明者	市川 正義	
西ペイント株式会社内 第11 真人 神奈川県平塚市東八県 4 丁目17番1 号 関 西ペイント株式会社内 (72)発明者 村公 選夫 愛知ル整備市大州町北田45番地			(14,72,74		193
(72)発明者 第田 真人 神奈川県平塚市東八縣 4丁目17番1号 関 西ペイント株式会社内 (72)発明者 村					-
神奈川県平塚市東八幢 4 丁目17番1 号 関 西ペイント株式会社内 (72)発明者 村松 連夫 愛知県豊橋市大州町北田伝播地			(mo) Ferrill in		
西ペイント株式会社内 (72)発明者 村松 達夫 愛知県豊橋市大岩町北田45番地			(72)発明者		
(72)発明者 村松 達夫 愛知県豊橋市大岩町北田45番地				神奈川県平塚市東八幡 4 丁目17番 1 号	関
愛知県豊橋市大岩町北田45番地				西ペイント株式会社内	
			(72)発明者	村松 達夫	
				受知県豊橋市大岩町北田45番地	
			(7.4) (Pam I		

(54) 【発明の名称】 遺伝子導入方法及びその装置

(57)【要約】

【課題】 広範囲の細胞に使用でき、細胞に損傷を与え ることなく遺伝子を直接細胞内に導入でき、安全に使用 でき、小型化された遺伝子導入方法及びその装置を提供 する。

【解決手段】 高圧圧縮気体を噴射することにより自動 ガンで弾丸を発射する。高圧圧縮気体源から自動ガンの 高圧圧縮気体導入口に至るライン内に手動で開閉するオ ンオフ・バルブを設ける。オンオフ・バルブを開いて高 圧圧縮気体源から自動ガンに高圧圧縮気体を供給する。 次いでオンオフ・バルブを閉じた後に、高圧圧縮気体を 噴射して、弾丸を発射する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 遺伝子を担持させた遺伝子担持執助子を 表面に付着させた弾丸を、高圧圧縮気体室に貯蔵された 高圧圧縮気体を用いて自動ガンから発射し、銭貨動ガン に接続されたノブルの先端のストップ部に衝突させ、そ の衝撃で誘題に手指持続哲子を譲ず丸から外輩と ノズルの鳴出孔から飛出させて、銃遣伝子坦持微符子を 練曳出孔の近例に配置された細胞中に打ち込む遺伝子導 入方をにおいて、

該高圧圧縮気体認から該自動ガンの該高圧圧縮気体室に 至るライン内に設けられたオンオフ・バルブを開いて、 該高圧圧縮気体硬から該自動ガンの該高圧圧縮気体室に 該高圧圧縮気体を供給し、次いで該オンオフ・バルブを 閉じた後に、該端丸を、該自動ガンの該高圧圧縮気体室 に貯蔵された該高圧圧縮気体を用いて該噴射孔から発射 することを特徴とする適伝子導入方法。

【請求項2】 高圧圧縮気体源から供給される高圧圧縮 気体を貯蔵する高圧圧縮気体室と、該高圧圧縮気体室に 貯蔵された該高圧圧縮気体を噴射する噴射孔とを備えた 自動ガンと

遺伝子を担約させた遺伝子相約総粒子を表面に付着させ た弾丸を、自身の一端から他端まで誘導する筒部と、該 簡都の他端において該弾丸を制止するストップ部と、該 弾丸に付着していた該微粒子の飛出しを許容する噴出孔 とを備えた、該自動ガンの該噴射孔側の一端に取付けら れたノズルとを具備し、

該自動ガンの該噴射孔を開いて、該高圧圧縮気体を噴射 し、該押礼を発射して該ノスルの該ストップ部に衝突さ せ、該ノスルの該噴出孔から飛出した該遺伝子担持儆粒 子を、該博出孔の近傍に配置した細胞中に打ち込む遺伝 子漢入装置にされて、

該高圧圧縮気体源から該自動ガンの該高圧圧縮気体室に 至るライン内に設けられたオンオフ・バルブを具備する ことを特徴とする遺伝子導入装置。

【請求項3】 飛出した該微粒子の移動方向に沿った開 孔を有するチャンバーを該ノズルに着脱自在に接続して 具備する請求項2記載の遺伝子導入装置。

【請求項4】 該チャンバーと該ノズルとの間に配置されたパッキングと、該パッキングを圧縮して、該パッキングを軽しては、該パッキングを該してがして該チャンバーを固定する、該ノズルに係合しているナットとを具備する額求項3記載の遺伝子導入装置。

【請求項5】 該チャンパー内に、真空ボンブに接続された真空口を具備する請求項3記載の遺伝子導入装置。 【請求項6】 該チャンパー内の一端に、飛出した該遺 伝子担持戦粒子を受けるための受け台が着脱自在に取付けられている請求項3記載の遺伝子導入装置。

【請求項7】 該受け台に、該真空ポンプに接続された 真空口を具備する請求項6記載の遺伝子導入装置。 【請求項8】 該チャンバー内に気体逃がし口を具備す る請求項3記載の遺伝子進入装置。

【請求明9】 高圧圧縮気体率から供給される高圧圧縮 気体を貯蔵する高圧圧縮気体室と、該高圧圧縮気体室に 防震された該高圧圧縮気体を呼明する場合化と、低圧圧 縮気体敵から供給される低圧圧縮気体を収容する低圧圧 縮気体数と、誤咖啡机を閉じ且つ該低圧圧縮気体室に供 給された該低圧圧縮気体の圧力で誘導射孔から離れる非 数料とを備えた自動が2と、

遺伝子を担縛させた遺伝子担持微粒子を表面に付着させ た弾丸を、自身の一場から他場まで誘導する商語と、該 商部の他場において該弾丸を制止するストップ部と、該 弾丸に付着していた該微粒子の飛出しを許容する噴出孔 とを有する。該自動ガンの該噴射孔側の一端に取付けら カケノズルトを具備」。

該低圧圧縮気体の圧力で該自動ガンの弁部材を該噴射孔 から離して該噴射孔を開いて、該高圧圧縮気体を噴射 よが開かる発射して該している。

し、該領丸を発射して該ノズルの該ストップ部に衝突させ、該ノズルの該項出孔から飛出した該遺伝子担持敵粒 子を、該噴出孔の近傍に配置した細胞中に打ち込む遺伝 子導入装置において、

【請求項10】 該低圧圧離気体が、該高圧圧縮気体源 から該自動ガンに至るライン内から分岐したライン内に おいて該高圧圧離気体を低圧測整用レギュレータで減圧 することにより得られる請求項9記載の遺伝子導入装

【請求項1.1】 該ノズルの該簡部の内面に設けられた 可提性のチューブと、該チューブに接続された該チュー プ内の気候量を削削する制御手段とを具備し、 該チュ ープの内径が、該制御手段から気体を供給されたときに は、該弾丸の外径よりも小さく、気体が排気されたとき は、該弾丸の外径よりも大きく、

該高圧圧縮気体の噴射による該自動がンの発射と、該チューブ内の気体の排気による該弾丸の取外しとを同調させた請求項9記載の遺伝子導入装置。

【請求項12】 高圧圧縮気体源から供給される高圧圧 縮気体を貯蔵する高圧圧縮気体室と、該高圧圧縮気体室 に貯蔵された該高圧圧縮気体を噴射する噴射孔と、該噴 射孔を開射する弁部材とを噴えた自動がンと、 遺伝子 を担持させた遺伝子担持絨粒子を表面に付着させた弾丸 を、自身の一端から他端まで誘導する筒部と、該簡部の 他端において該弾丸を刺止するストップ部と、該弾丸に 付着していた該微粒子の飛出しを許容する噴出孔とを有 する、該自動ガンの該噴射孔側の一端に取付けられたノ ズルとを具備」。

該自動ガンの該弁部材を該噴射孔から離して該噴射孔を 開いて、該高圧圧縮気体を噴射し、該弾丸を発射して該 ノズルの該ストップ部に衝突させ、該ノスルの該項が から飛出した該遺伝子担持就粒子を、該噴出孔の近傍に 配置した根頭中に打ち込む進伝子導入装置において、

該高圧圧縮気体源から該自動ガンの高圧圧縮気体室に至 るライン内に設けられたオンオフ・バルブと、該オンオ フ・バルブが閉じているときだけ、該弁部材が該噴射孔 から離れることを可能にする安全手段を具備することを 特徴とする遺伝子導入装置。

【請求項13】 高圧圧縮気体を噴射する噴射孔を備え た自動ガンと、該自動ガンの一端に取付けられたノズル とを具備し、

該ノズルが、遺伝子を担待させた遺伝子担特徴粒子を表面に付着させた弾丸を、自身の一端から地端まで誘導する商舗と、該簡都の地端において該弾丸を刺止するストップ部と、該弾丸に付着していた該鎖粒子の飛出しを許察する時相がある。

該自動ガンの噴射孔を開いて、該高圧圧縮気体を噴射 し、該弾丸を発射して該ノズルの該ストップ部に衝突さ せ、該ノスルの該両出孔から飛出した該遺伝子担持微粒 子を、該噴出孔の近傍に配置した細胞中に打ち込むよう にした遺伝子導入装置において、

該ノズルの該筒部の内面に設けられた、該弾丸の外径よ りも小さな内径部分を有する弾性部材を具備することを 特徴とする遺伝子導入装置。

【請求項14】 高圧圧縮気体を噴射する噴射孔を備え た自動ガンと、該自動ガンの一端に取付けられたノズル とを具備し、

該ノズルが、遺伝子を担持させた遺伝子担持微粒子を表 面に付着させた弾丸を、自身の一端から他輩まで誘導す る師部と、該簡節の他端において該弾丸を削止するスト ップ部と、該弾丸に付着していた該微粒子の飛出しを許 容する噴出孔とを備えており、

該自動ガンの噴射孔を開いて、該高圧圧縮気体を噴射 し、該弾丸を発射して該ノズルの該ストップ部に衝突さ せ、該ノズルの該噴出孔から飛出した該遠伝子組持微粒 子を、該噴出孔の近傍に配置した細胞中に打ち込む遺伝 子導入装置において、

該ノズルの該輪部の内面に設けられた可規性のチューブ と、該チューブに接続された該チューブ内の気体量を制 増する制御手段とを具備し、該チューブの内径が、該 制御手段から気体を供給されたときには、該弾丸の外径 よりも小さく、気体が排戻されたときは、該弾丸の外径 よりもかきく、大を特徴とする環で手入装置。 【請求項15】 該制御手段が、気体源から該チューブ 内に気体を供給するライン内に設けられた開閉バルブ と、コントローラーと、該コントローラーに接続された 空気作動弁及びNOT素子とを含んでなる請求項14記 載の遺伝子選入装置。

【請求項16】 高圧圧縮気体を噴射する噴射孔を備え た自動ガンと、該自動ガンの一端に取付けられたノズル とを具備し、

該ノズルが、遺伝子を担持させた遺伝子担持微粒子を表面に付着させた弾丸を、自身の一場から他端まで誘導する尚部と、該商部の他端において該弾丸を制止するストップ部と、該弾丸に付着していた該微粒子の飛出しを許容する唱出孔とを備えており、

該自動ガンの噴射孔を開いて、該高圧圧縮気体を噴射 し、該発丸を発射して該ノズルの該ストップ部に衝突さ せ、該ノズルの該項出孔から飛出した該遺伝干担持微粒 子を、該噴出孔の近傍に配置した細胞中に打ち込む遺伝 子導入装置において、

円筒形の該弾丸が発射された場合に該弾丸を制止するノ ズル先端のストップ部が該ノズルの軸方向に対して垂直 に平面状に形成されている、弾丸の変が防止手段を具備 することを特徴とする遺伝子導入装置。

【請求項1.7】 満広子を担称させた進広子担称機粒子 を表面に付着させた弾丸を、自動ガンで発射し、該自動 ガンに接続されたノズルの先端のストップ部に弱定さ せ、該ノズルの現出孔から飛出させて、該適広子担特値 数子を該理出力が運作配置した組造に子担特値 数子を該理出力が運作配置した組造に子担特値 に立っては にた遺伝子導入方法に使用される弾丸において、 該機性子を拡弾丸の球球 前から契局に分離する

ことを特徴とする弾丸。 【請求項18】 該表面処理がフッ素樹脂・コーティングである請求項17記載の弾丸

【請求項19】 該表面処理が粗面化処理である請求項 17記載の弾丸。

【請求項20】 該表面処理が、フッ素樹脂・コーティング及び粗面化処理の両者である請求項17記載の弾丸。

【請求項21】 該表面処理がメチル基処理である請求 項17記載の弾丸。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本祭明は、外来遺伝子を細胞 内に直接導入することが可能や遺伝子導入方法及びその 整置変行と基理処理が能された弾丸に関し、更に詳細に は、遺伝子担持微粒子を表面に付着させた弾丸を自動が ンで発射して、ノスルのストップ部に繋送させ、ノズル の噴出孔から飛出した微粒子を細胞に打ち込み、微粒子 上の遺伝子を細胞に直接導入する遺伝子導入方法及びそ の装置、並びに微粒子を弾丸の表面から分離させるため の表面処理が施された弾丸に関する。

[0002]

「従来の方統及ひぐの課題」従来、外来遺伝子を細数内に導入するための方法として、リン酸カルシウム、マイクロインジェブション法等多くの方法が開発されているが、それらは維制細胞とプロトプラスト化してから提作する方法であった。するから、他和地種において提生での構造とプロトプラスト(細胞壁を取りがした無細胞)の状態において提性といと、うまく遺伝子を導入すると比ができず、また、遺伝子導入後のプロトプラストから細胞壁をもつ選常の植物体に再生することが刊難であった。

【0003】そのため、最近、植物細胞に直接遺伝子を 導入する方法として、銃を用いるパーティクル・ガン法 (遺伝子銃法)が開発されてきている。

【0004】これらパーティクル・ガン法のうち、火薬 就式法は、遺伝子を担持した金原版社を大調に付着さ 七元弾丸を、火薬の爆発力により発射させ、ストッピン グブレートに需要させ、微粒子を飛ばして細胞のに打込 む方法であるが、火薬の取り扱いは続力法で規則され、制御 及び使用後の清掃減菌作業が複雑且つ困難である 等の間野がある。

【0005】また、実開平1-90393号公報には、 シリングの一端に装着させた弾丸を、火薬に代えて圧縮 ガスで発射させ、ストップ部に衝突させ、遺伝子担持機 投子を飛ばして細胞内に打込む装置が埋象されている。 しかし、実開平1-90393号公領に記載された装置 においては、弾丸のシリンダへの接着手段が観定しすぎ ないため、シリングの長手方向が引は水平方向に制限され る結果、微性子の噴射方面に引は水平方向に制限され る間隔1シリング先端から圧縮気体と共に噴出する遺伝 関節1をリング光端から圧縮気体と共に噴出する遺伝 関節1をリング光端から圧縮気体と共に噴出する遺伝 関節1をリング光端から圧縮気体と共に噴出する遺伝 関節1をリング光端から圧縮気体と大に噴出する遺伝 では、圧破力スを開門する開門を対しては遺伝子担持微粒 子の噴射速度を開節する手段がないため、ターゲット細 脚に応じて噴射速度を調節するのが程度である同期等が ある。

【0006】上記の問題上加えて、従来のバーティクル が 2年には一般に次のような問題もある。すなわち、 安全性の環保等の側点から装置が大型化し、コストが高くなり、操作が解離である問題がある。また、 弾丸の製 装書指情が煩雑であるとともに、発射前に弾丸をシリン ゲに実に保持することの理能であり、それ数、 弾丸の 出出方向が水平方向等のは程で上方向に刻限され、遺伝 子を生体に直接導入すること (in vivo法)が困 難である問題がある。更に、弾丸と遺伝子相持微粒子と の付着力が強速を上の変動し勢いなか、弾丸がストッピ ングアレートに衝突した際に、弾丸から噴出する遺伝子 相続数性分の量が少なく見つばらのきかをく、それ故、 ターケット細胞に導入された遺伝子の遺が少なく、すな わち現現効率が囁くなり、ばらつきも多くなる問題もあ 。更にまた、図1に示されるように、シリング1のス トッピングブレート2の内波面2aの形状が一般にテー が状態が焼され、その部分に衝突する弾丸3の形状たる 円筒状と適合しないため、弾丸の衝突部分の変形・損傷 が激しく、弾丸を1回で使い捨てており、繰り返し使用 できず、コスト間での問題もあり、

【0007】一方、本出版人等は、特開平3-2511 87号及報及V特開平6-62821号公博で、弾政を 用いることなく、拒解気体ととは、遺伝子担持機数子 をノズル先端部から噴出させて、細胞内に打込む方法を 提案している。しかし、特開平3-25187号公標 以外制用平6-62821号公県に記載された方法で は、遺伝子担持機計をともに噴出される気体底によっ マターゲット細胞が強しく損傷される一方、細胞の損傷 を剥削するために気体の境に渡度を小さくすると、遺伝 子を細胞に十分に導入できなくなる問題がある。 【0008】

【発明が解決しようとする課題】最近、遺伝子工学の急 速な進歩に伴い、 患者の細胞に直接遺伝子を導入する遺 伝子治療法等が注目されている状況下、柔らかな細胞か ら固い (プロトプラスト化されていない) 植物細胞に至 る広範囲の細胞に使用でき、しかも生体(invivo 法) にも取出し細胞(in vitro法) にも使用で き 細胞に損傷を与えることなく日つ高い発現効率で潰 伝子を直接細胞内に導入でき、ターゲット細胞に応じて 遺伝子担持微粒子の噴出時間、噴出速度、噴出距離を容 易に変えることができ、遺伝子担持微粒子の噴出方向に 制限がなく、取扱いが容易で、安全に使用でき、小型化 された遺伝子導入方法及び装置の開発、弾丸の装着が容 易で且つ弾丸の保持が確実にでき、弾丸の変形を防止で きる遺伝子導入方法及び装置の開発、並びに高い発現効 率で遺伝子を細胞に導入できる弾丸の開発が強く望まれ ている.

[00009]

【課題を解決するための手段】本発明に覚うと、上記の とおりの課題を解決するために、遺伝子を担持させた選 外の課題を解決するために、遺伝子を担持させた選 体室に附載された高圧圧膨気体を用いて自動がンから発 射し、自動がンに接続されたノズルの光端のストップ部 の衝突させ、その概撃で遺伝子担持成終子を弾丸から分 離させ、ノズルの鳴出孔から飛出させて、遺伝子担持成 サチを唱出孔の近傍に配置された細胞中に打ち込む遺伝 子導入方法において、高圧圧縮気体態から自動がンの高 ルナを開いて、高圧圧縮気体のも自動がンの高圧 気体室に該高圧圧縮気体を使結し、次いでオンオフ・バ ルナを開いて、高圧圧縮気体を助ら自動がンの高圧圧 気体室に該高圧圧縮気体を供給し、次いでオンオフ・バ ルナを開いて、高圧圧縮気体を開く ことを特徴とする遺伝子導入方法及びその装置が提供される。この方法及びその装置により、自動が工作供給される。この方法及びその装置により、自動が工作供給される高圧圧縮気体の量が小型化、低コト化され、また特に装置のノズル部がが小型化されるなめ、ノズルの魅力向に割限がなくなる結果、遺伝子担特徴粒子の暗出方向に割暇がなくなる。

[0010]また、飛出した酸粒子の移動方向に沿った 期孔を有するチャンパーをノスルに着取自在に接続して 具備することにより、飛出した酸粒子に含まれる遺伝子 の周囲への滑散が防止される。更に、チャンバーとノズ ルとの間に記憶されたパーキングとノズルに対してチャンバーを固定するナルバーを具備するため、ノズルに対 するチャンバーの位置が熔易に変えられ、それ故、ノズ ル先週の南出引とチャンバー均もしくはチャンバー近傍 に配置されたターゲット掲載との間の距離、すなわち微 特を今の暗出節数が暴息に順を入間のか解す。すなわち微 特を今時出節数が発息に順を入り

[0011] 更に、高圧圧敵気体の頃射時間を制御する 制御手段を具備することにより、遺伝子導入に好適な短 時間での頭射が確保される。また、このよう鳴射時間の 制御と高圧圧縮気体圧の剥削を組み合わせることによ り、ターゲット細胞の固さ等の性質に応じて、弾丸の発 射速度及び総サイン哺出源と高調整できる。

【0012】更にまた、オンオフ・バルブが閉じている ときだけ、自動ガンの弁体が噴射孔から離れることを可 能にする安全手段を具備することにより、安全性が確実 に確保される。

[0013]また、ノズルの簡部の内面に設けられた弾性部材を具備することにより、弾丸が発射前にはノズル 内により確実に保持されるとともに、弾丸のノズル内へ の装着が容易になる。

【0014】更に、ノズルの簡節の内面に設けられた可 接性のチェープとチェーフトの気体量を制御する制御 原を具備することにより、弾丸が発射能にはノズル内に 確実に保持されるとともに、弾丸のノズル内への姿着が 容易になる。また、これに、高圧圧縮気体の強制等間を 制御する制御手段も具備する場合には、高圧圧縮気体の 噴射による弾丸の発射と弾丸の取り外上が同調され、そ の結果、弾丸が発射前にはノズル内に確実に保持される とともに、可換性のチューブを繰り返し長期にわたって 使用できる。

【0015】更にまた、弾丸の変形物止手段を具備する ことにより、弾丸の底面の形状とそれを制止するノズル 先端のストップ部の形状がぴったり適合するため、弾丸 の指傷を防止でき、弾丸を繰り返し使用できる。

【0016】また、表面処理が施された本発明の弾丸により、微粒子が弾丸の表面から容易に分離されるため、 弾丸表面から多量の微粒子が均一に飛出して細胞中に均 一に打ち込まれ、その結果、微粒子に含まれる遺伝子が 高い発現効率で細胞中に導入される。 [0017]

【発明の実施の形態】次に、添付図面を参照して本発明 を説明する。

【0018】図2を参照して、遺伝子導入装置の第一の 具体側に基づいて本発明を説明すると、の遺伝子導入 養理は、高圧圧順気体源11から供給される高圧圧縮気 体を噴射する自動が212と、遺伝子を担持させた遺伝 子担构就粒子13(図4)を付着させた弾丸14をスト ップ部15に衝突させる。自動が212の一場に取り けられたノズル16と、このノズル16に着脱目をに終 は終されたテキンパー17と、高圧圧縮気体源11かで、 が2000では、 2000では、 2000では 2000では 2000では 2000では 2000では 2000で 2000で

【0019】図3は自動がスポリスルの正面からみた 肺面間である。図3において、自動が212は、例えば エアレススプレー整装用自動がンであり、ノズル16に パッキング20を介して競サット21等により接続固定 されるようになっている。この自動が212は、ノズル 16際に高圧圧輸気体源11から供給される高圧圧離気 体を貯造する高圧圧輸気体率23とと、作動用の低圧圧縮 気体が供給される低圧圧縮気体率23とも作業と24で分 離されている。自動が212は、更に、高圧圧縮気体率 22のノズル側端部に、下方に向かってデーバ状に形成 されているが発生25と備え、この弁座25の下方に、高 を打たいるが発生25と流。この弁座25の下方に、高 を対している。22に対応された高圧圧縮気体を埋葬する の時は2054に使えている。

噴射孔26も備えている。 【0020】また、自動ガン12の上端には、より上側 に配置されたピストン (図示しない) とピストンバッキ ング27との間にスプリング28が配置されている。更 に、上記弁座25を開閉して噴射孔26を開閉する弁部 材、例えばニードル弁部材29が、分離壁24の中心に 設けたパッキング31で押さえられて、自動ガン12の 軸方向に沿って移動可能なように配置されている。そし て 低圧圧縮気体室23に低圧圧縮気体が供給されない 場合(オフ)には、スプリング28のスプリング力に押 されてニードル弁部材29が弁座25を閉じるようにな っている。一方、低圧圧縮気体室23に低圧圧縮気体が 供給された場合(オン)には、低圧圧縮気体の圧力でス プリング28が圧縮され、ニードル弁部材29が上方向 に移動し、高圧圧縮気体がノズル16内に噴射され、弾 丸14が発射されるようになっている。

【0021】図4はノズルの一糖様を示す正面からみた一部筋面図である。図4において、ノズル16は、例え ばアルミコクム等の金属からなり、表面に遺伝子を担持 させた遺伝子担持微粒子13をその一端面(底面)に付 着させた川高邦の弾丸14を、自身の上端から下端まで 誘連するための微部32と、筒部32円端から下端まかて弾 丸14を削止するストップ部15と、遺伝子担様微粒子 丸14を削止するストップ部15と、遺伝子担様微粒子

る。

13の飛出しを許容する、ストップ部15の中央側に位置された噴出孔33とを備えている。このストップ部15の内表面15aは、ノズル16の軸方向に対して垂直に平面に形成されている。

【0022】また、簡節32の上場の内面には、ゴム等の弾性部材、例えばのコング34を係合させるための回路35が設けられている。0ーリング34の内径部分は弾丸14の外径よりも小さくなっているため、0ーリング34を弾丸14の側面とノズル16の回路35との間に配置すると、弾丸14の水管を容易にし且予が36、 が現れ14の保持を確実にできるようになっている。な
5、弾性部材としてはローリング34に代えて、Uーリングか5%の数据を伸出できる。

【0023】次に、図2を参照して、高圧圧縮気体のラ イン、低圧圧縮気体のライン並びに高圧圧縮気体の嗅射 時間を制御する制御手段である噴射制御手段19を順に 該明する。

[0024] 図2において、高圧圧縮気体第11から、空気、盤素、アルゴンその他の不活性気体等の高圧圧縮 頻体を10~250kg/cm2に関圧する高圧顕数用 レギュレータ41を経て、ラインが高圧圧縮気体用ラインと作動用の低圧圧縮気体用ラインの2つに分岐されて いる。一方の高圧圧縮気体用ラインの2つに分岐されて 42、手動のオンオフ・バルブ18を終て自動ガン12の 高圧圧縮気体室22(図3)に供給されるようになって 12を

【0025】他方、低圧圧縮気体用ラインは、前記高圧 調整用レギュレータ41で調整された高圧圧縮気体を2 ~7kg/cm²の低圧圧縮気体に調圧する低圧調整用 レギュレータ43を経て、嗅射制御手段19に導入され なようになっている。

【0026】上距喇剌喇剌平段19は、予め設定された 時間のみ内蔵する電磁開閉井(図示しない)が開いて予 め設定された時間のみ低圧圧脈気体をNOT第千44に 供給するコントローラー45、上側の急速排気針46a 及び下側の急速排気井46bを有しコントローラー45 に接続された空気作動弁47とを含む、コントローラー 45はスイッチ48を介して電源49に接続されている。

【0027】そして、コントローラー45は、スイッチ 格を入れ、コントローラー45をオンすると、予め数 定された畑町間のみコントローラー45の電磁開閉弁 (図示しない)が関くようになっている。この電磁開射 4 (図示しない)が関くようになっている。この電磁開射 4 (図示しない)が関くと、低圧圧破気体がのC門業子 4 4 に供給されてNOT業子44がオフになり、空気作 動弁47の下限の急速排気弁の461よりバイロットエ アが解気もたる一方、上限の急速排気弁の46よりエソ ロットエアが入るため、空気作動弁47から低圧圧縮気 体が自動がン12の低圧圧耐気体電23に供給され、エ ドルチ番解29が弁座25から離れ、高圧圧破気体が 認定期間ノズル16に鳴射するようになっている。 【0028】そして、設定された時間が経過し、コント ローラー45の電温開閉弁(医示しない)が関じ、低圧 圧縮気体のNOT案子44への供給が止まると、NOT 素子44がオンになり、空気作動弁47の上側の急速排 気弁46aがよりパイロットエアが得致される一方、空 気作動弁47の下側の急速排気弁46bにパイロットエア アが入り、空気体動弁47から吸圧圧縮気体の供給が 止まり、自動がシ12の低圧圧縮気体室23と空気作動 弁47との間における低圧圧縮気体が速やかに抑える ため、高圧圧経験体の側が地上するようになってい

【0029】図5は、ノズル及びチャンバーの一態機の 正面からみた断面図(A)並びにナットの正面図(B) を示す。図5において、チャンバー17は、ノズル16 の噴出孔33から飛出した遺伝子担持微粒子の移動方向 に沿った開孔50を有するものであり、チャンバー17 の上端側内面には、ゴム等の弾性部材からなるパッキン グ61を係合させるための凹部62が設けられている。 【0030】パッキング61をチャンパー17とノズル 16との間に配置させて、袋ナット63とチャンバー1 7の上部のネジ59で締め付けてバッキング61を圧縮 して、パッキング61をノズル16に圧接せしめて、ノ ズル16とチャンバー17を固定するようになってい る。このようにパッキング61がノズル16に圧接され るので、ノズル16の軸方向に対してチャンバー17の 位置を移動させた後に、ノズル16に対してチャンバー 17を固定できるようになっている。これにより、ノズ ル16の噴出孔33からターゲット細胞までの距離、す なわち遺伝子担持微粒子13の噴出距離、を容易に変え ることができるようになっている。

【0031】なお、使用するチャンバーはターゲット細胞に応じて、変えるのが舒ましい。例えば、図6に図示するチャンバー17は、ターゲット細胞として症体それ自体を使用する場合(1 n vivo法)に対態に使用される。チャンバー17の下端部17日は、下側に向かって光細にデーバ状に形成され、下端が明口部17日となっている。更に、チャンバー17の上側部には東空口台が野供方は、この裏空口64比ドギルレータ56(図2)を介して真空ボンブ66(図2)に接続されており、この真空口64は使用状況に応じを参率より閉じるととができまようになっている。

【0032】このチャンバー17を使用する場合には、 生体67をチャンバー17の間口部17わの中央部に置 置し、異空口64から残圧させながら遺伝子導入を行う ようにし、チャンバー17内の空気抵抗を延減して、遺 伝子担勢機能子13が円滑に振幅に打ち込まれるように し、且つ遺伝子の周囲への飛散が防止されるように、生 代67を、受け合68に固定されたパチングメタル機 体67を、受け合68に固定されたパチングメタル機 69上のフエルト等からなるクッション70に配置する こともできる。

[003] 他方、図7(A)に図示するチャンバー7 は取出し網胞を使用する場合(invirolity)に対値に使用される。この場合には、チャンバー71の 内部下側には円筒状の受け台72が準度自在に収納でき るようになっており、チャンバー71の内面下側には、 受け台72の側面を嵌合して収納するための凹部73が 般けられている。

[0034] 東出 | 相観ア4は、図7(B) に関示する
バンキングメカルを75上に押さえリング76で青さえ
られて圧固定されたフェルト等からならクッション77
上に吸引固定されるようになっている。また、受け台ア
20中央下部には20に図示する真空ボン76らがレギュレーク65を介して接続されている。この場合チャンバー
71の真空口は終了9で閉じられているか吸いはチャン
バーブ1には最初から真空口が限けられないようになっている。

【0035】図8はチャンバーの他の態様の正面からみ た断面図である。このチャンバー81の下側には気体逃 がし口82が設けられており、このチャンバー81を用 いる際には真空ボンブ等で吸引する必要がなく、簡便に 遺伝子導入を行うことができる。

【0036】次に、図2に図示する遺伝子導入装置の動作を説明する。

【0037】図5(A)及び図6に図示されるチャンバー17を用いる場合、ターゲット細胞の性質に応じて筋 様子の隣出解像、すなわちノズか16の隣出引33の下端からチャンバー17の隣口部17bまでの距離、が最 適となるように、ノズル16に対してチャンバー17を上下方向に移動させた後、チャンバー17を袋ナット63で個別としたおく。

【0038】そして、ターゲット細胞として生体を使用 する場合(in vivo法)、図6に図示するよう に、例えばターゲットとなる生体67をチャンバー17 の開口部17bと接触させるように配置しておく。

【0039】また、図4に示されるように、底面に遺伝 子担持微粒 〒13をエタノール溶液等で付着させた弾丸 140 順面をローリング34で挟み、ローリング34を ノズル11の凹部35に係合させて、弾丸14をノズル 140 筒部320内間に基準する。

【0040】次に、図2に示されるように、オンオフ・バルブ18を操作者が開き、高圧圧酸気体源11から高圧顕整計やエルーダー41を経て10~250kg/m²に調整された後、減菌フルター42を経て清浄化された高圧圧解気体を、自動がン12の高圧圧酸気体室、2に供給した後、オンオフ・バルブ18を操作者が閉じる。

【0041】次に、スイッチ48を入れて、予め電磁開

閉弁(包示しない)の作物時間を例えば対り、005秒 応設性しておいたコントローラー45をオンにすると、 数定された約0、005秒間のみで趣間明弁(短示しない)が開いて低圧調整用レギュレーター43により調圧 された低圧圧縮気体がNOT素子44に流れ、NOT素 744がオフなり、空気停動弁47の下側の速速排気 弁465よりパイロットエアが排気される一方、上側の 急速排気并46aに約0、005秒間パイロットエアが 力るため、空気作動弁47が作動し、低圧圧縮気体が 動ガン12の低圧圧縮気体室23(図3)に供給され 動ガン12の低圧圧縮気体室23(図3)に供給され

【00421図3に示されるように、低圧圧解飲体室2 が上方向に押圧を1、ニードル井部材29が井延25から離れて、高圧圧縮気体変22に供給されていた高圧圧 圧縮気体が2,106内に嗅射される。そして、図4に 示されるように、この項材により弾丸14がストップ部 15に向かって加速されて発射され、ストップ部15の 内表面15 aに発足した費力14の窓面から、付き いた遺伝子担持微粒子13が衝撃力により分離して噴出 孔33から高速で噴出する。そして、図6に示されるよ うに、噴出した適差子目接続数子13はチャンプラ の傷の側口部17bから生体67に衝突して生体67 に打ち込まれ、過位子目持続数子13上の遺伝子が生体 で打ち込まれ、過位子目持続数子13上の遺伝子が生体

【0043】次に、図2に示されるように、コントローラー45をオンにしてから約0.005秒後に、コントローラー45の虚開用件。図上ない)が関し、低圧 圧縮気体のNOT素子44への供給が止まると、NOT素子44がオンとなり、空気作動弁47の上側の急速排気弁46もにパイロットエアがNOT素子44から開始されるため、空気作動弁47か停止して、自動が12の配圧圧縮気体を23と空気作動弁47から急速に射気され、図3に示されるように自動が12の次リング28が伸出して、ニアドルラング28が成りである。第44から急速に射気され、図3に示されるように自動が12の次リング28が模して、ニアドルラング28が展して、ニアドルラが自29が下方向に移動して弁座25を直ちに閉じるので、高圧圧緩気体の現時間高と0.005秒程度の短時間に制御するととが可能である。

【0044】そして、遺伝子導入の際の弾丸」14の速度は約40~700m/移程度であり、遺伝子掛持微粒 713の噴出(飛出)速度は約10~200m/移程度 であるので、プロトプラスト化していない比較的固い植 物細胞等にも、遺伝子を直接導入することが可能であ

【0045】また、上記のように、手動のオンオフ・バルブ18を開き、高圧圧縮気体を自動ガン12に供給し、次いでオンオフ・バルブ18を閉じた後、自動ガン12を作動させるため、オンオフ・バルブ18から自動

ガン12に至るラインの高圧圧縮気体の量が制限され る。このため、自動ガン12には所定量以上の高圧圧縮 気体が導入されることがなく、たとえコントローラー4 5が故障した場合であっても過度の高圧圧縮気体による 暴発が防止され、安全性が確保される。

【0046】このように、本発明の遺伝子導入装置は安 全性が高いので、装置の大きさを従来の装置よりも大幅 に小型化でき、軽量化でき、コストを低減できる。

【0047】また、このような装置全体の小型化に伴い、例えばノズル16の大きさを内径5mm、長さ50mm10のmm程度に、及びチャンバー17の大きさを内径15mm30mm、長さ50mm100mm程度まで小型化でき、ターゲット網胞の位置に応じてノス種の方向を変えることが容易であり、それ激素伝子担持微粒子の噴出方向を変えることが容易であり、生体に遺伝子を導入すること(in vivo法)が可能である。

【0048】更に、ターゲット細胞の固さ等の性質に応 じて、上記のように遺伝子担持微粒子の噴出距離を簡単 に調整できることに加えて、弾丸14を発射させるため の高圧圧縮気体の哺射量及び哺射速度についても、コン トローラー45による高圧圧縮気体の噴射時間の制御の 他に、高圧調整用レギュレータ41の調圧、オンオフ・ バルブ18から自動ガン12までのラインの距離の変動 により簡単に細数できるため 本発明の遺伝子導入装置 は柔らかい細胞から固いプロトプラスト化されていない 植物細胞に至る広範囲の細胞に使用することができる。 【0049】更にまた、弾丸14は0-リング34に挟 まれて確実にノズル16に保持されるので、弾丸14の ノズル16への装着が容易であるとともに、弾丸14の 登射前に取外される危険がない上に、高圧圧縮気体の暗 射により弾丸14は確実に発射される。このように弾丸 14がノズル16に確実に保持されるため、弾丸14の 発射方向、ひいては遺伝子担持微粒子13の噴出方向が 水平方向に制限されることはない。

【0050】なお、図2において、ノズル16は上下方 向に配置されているが、例えば自動ガン12またはノズ ル16を回動自在に遺伝子導入装置に取付けるなどし

て、ノズル16の方向を自在に変えることも可能である。このようにノズル16の方向を自在に変えることが できれば、特に生体のままで細胞に遺伝子を導入する場合(in vivo法)に好適である。

[0051] 更にまた、図4に示されるように、円筒水 の弾丸14が/ズル16のストップ部15の内装面15 aに衝突する際に、ストップ部15の内装面15aの形 状が弾丸14の底面とぴったり適合するので、衝突によ る弾丸14の変形や損傷が従来よりも低減され、弾丸1 4を繰り返し使用することが可能である。

【0052】また、図5(A)及び図6に示されるよう に、遺伝子相特徴粒子の噂出はチャンバー17内で行わ れるので、遺伝子の周囲への飛散が有物に防止される。 更に、遺伝子担持微粒子が噴出する際には、チャンパー 17の真空日64からチャンパー13内の空気が真空ボンア66により般引きれて減圧されるため、空気抵抗が 低減し、遺伝子担持数での飛散がより有効に明されるとも に、遺伝子の側側への飛散がより有効に助されると

【0053】なお、上記ではin vivo法の場合に ついて説明したが、本発明はinvitro法にも適用 できるのはもちろんであり、この場合も例えば図7

(A) に示されるように、取り出し細胞74を固定した 受け台72の真空口78からチャンバー17内の空気が 吸引され、上記と同様に空気抵抗が低減し、遺伝子担持 額粒子が確実に噴射され、遺伝子の周囲への飛散がより 有効に防止される。

【0054】次に、図9を参照して、遠伝子導入装置の 第20具体例に基づいて未明号を説明する。なお、図9 に図示する第20具体例については、図2に図示する具 体例の種々の構成要素に対応する構成要素に対して、図 20種々の構成要素に用いた参照番号に夫々100を加 えた参照番号を用いている。

【0056】そして、図9に示されるように、オンオフ・バルブ118が閉じた状態では、ローラカム形件動弁 152か開いて、AND素子153の第2のポートに低 圧圧縮気体が供給されるため、AND素子153が作動 し、空気作動弁154が作動し、コントローラー145 に低圧圧解気体が供給されるようになっている。

【0057】一方、オンオフ・バルブ118が開い広状態では、図10に示されるように、ローラカム形作動弁152が開ビへ、AND素千153の第2のボード52が開ビへ、AND素千153が作動しないため、空気作動弁154は開かないようになっている。このため、空気作動弁154からコントローラー145に低圧圧縮気体が供給されず、スイッチ148をオンにし、コントローラー145をオンにしても、低圧圧縮気体が目後では、近上に縮気体が自動が112に能納されないようになっている。

【0058】次に、図9に図示する遺伝子導入装置の動作を説明する。

【0059】上記第1の具体例と同様に、細胞167を

チャンバー117の下側の位置に配置すると共に、弾丸 114をノズル116の内面に装着しておく。

【0060】そして、操作者がオンオフ・バルブ118 を開いて高圧圧縮気体を自動ガン112に供給した後、 オンオフ・バルブ118を閉じる。

【0061】このようにオンオフ・バルブ118を閉じ た状態では、ローラカム形作動弁152が開いて、AN 効業子153の第20ポートに低圧圧縮気体が接給さ れ、AND素子153が作動して、空気作動弁154が 開いて、コントローラー145に低圧圧縮気体が携給さ れる。

【0062】したがって、次に、スイッチ148を入れ 、コントローラー145をオンにすると、低圧圧線な 体がNOT素子144に潰れ、NOT素子144がオフ となり、低圧圧線気体が自動がン112に供給され、高 圧圧線気体が、2水116に噴射され、弾丸1 発射され、この結果、弾丸114の表面に付着された遺 係子担再微粒子が細胞167向に対ち込まれ、遺伝子担 棒割約十一の減圧が細胞167向に対ち込まれ、遺伝子担 棒割約十一の減圧が細胞1670減

【0063】次に、上記量序子導入操作を繰り返しているうちに、操作者が減ってオンオフ・バルブ118を開いたままスイッチ148を入れて、コントローラー145をオンにしても、図10に示されるように、ローラカル作物動作152が開じているので、AND業子153が作動しないため、空気作動弁1546作動せず、低圧圧縮気体が集合されず、AND業子153が作動しないため、空気作動弁1546作動せず、低圧圧縮気体が自動が2112に接給されず、高圧圧縮気体が開動が2112に接給されず、高圧圧縮気体が同動が2112に接給されず、高圧圧縮気体が開始されるとはない。

【0064】上記のように安全回路151を設けた場合 には、操作者がオンオフ・バルブ118を開いたまま訳 ってスイッチ148を入れたとしても、高圧圧縮気体の 噴射が防止されるので、安全性がより確実に確保され

【0065】なお、安全手段としては、上記安全回路1 51以外の他の手段を用いてもよい。

【0066】次に、図11を参照して、遺伝子導入装置 の第3の具体例に基づいて本発明を説明する。なお、図 11に図示する第3の具体例については、図2に図示す る具体例の種々の構成要素に対している。 図2の第4の様々要素に対している解析を表にまた。20

て、図2の種々の構成要素に用いた参照番号に夫々20 0を加えた参照番号を用いている。

【0067】図11に図示する遺伝子導入差離は、弾丸 保持手限として前記の一シッグ34年代えて、ノズル2 16の簡第232の内面に設けられた可摂性のチェーブ 283と、チューブ283内の気体量を制御する制御手 段、例えばこの気体量を制御するとにより弾丸1 の着能を制御する弾丸差影削御手段284を備えてい る。この弾丸着影削御手段284は、低圧調整用・ギュ レーテー243かチェーブ283に至るライン内に設 けられ、手動で開閉するバルブ285も備えている。 【0068】そして、図12において、チューブ283 の内径は、気体を供給されたときには弾丸214外径よ りも小さく、気体が排気されたときには弾丸214の外 径よりも大きくなっている。

【0069】また、ノズル216の上部内面には凹部2 86が設けられ、この凹部286にチューブ283が固 定され、チューブ283を気体で膨張させて弾丸214 を傾面から保持するようになっている。

【0070】図11に図示する弾丸素脱削御手段284 は、噴射御野手段219と共用される、スイッチ248 に接続されたコントローラー245、並びに弾丸薬脱削 御手段284単独で使用される、上側の急速排気弁28 7a及び下側の急速排気弁287bを有する空気情動弁 288、マフラー289及びNOT素干290を備えて いる。

【0071】そして、バルブ285を開くと、低圧調整 用レギュレータ243により間圧された低圧圧酸気体が チュープ283に検給できるようになっている。また 作動弁288及びNOT需子290は、コントローラー 245に接続され、噴射削削手段219次丸業配制的 再段284とを同期させるようになっており、すなおち 弾丸214の発射と、チューブ283内の低圧圧膨気体 の嫌気による弾丸214の取外しとを同調させるように なっている。

【0072】次に、図11に図示する遺伝子導入装置の 動作を説明する。

【0073】上記第1の具体例と同様に、チャンバー2 17をノズル216の執方向に対して調整して固定し、 細胞267をチャンバー217の下側に配置すると共 に、遺伝子担持微粒子を付着させた弾丸214をノズル 216の仲面に装着しておく。

[0074] そして、バルブ285を操作者が開くと、 NOT薬子290がオンの状態であり、空気作動弁28 8の下側の急遽削気弁287ちよりバイロットエアが供 給され、低圧調整用・ギュレーター243により測圧さ れた低圧圧縮気体が、空気作動弁288を流れて、チュ 一プ283内に供給される。

【0075】次に膨張したチューブ283に弾丸214 (図12)を装着すると、弾丸214は膨張したチュー ブ283によりしっかりと保持される。なお、チューブ 283を膨張させる前に、干が弾丸214をチューブ2 83に配置しておいて装着することもできる。

[0076]次に、スイッチ248を入れてコントロー ラー245をオンすると、NOT素子29のガオフになり、空気作動弁288の上側の急速射気弁287 ない、 イロットエアが供給される一方、下側の急速排気弁28 70よりパイロットエアが排気されるため、チューブ2 33と空気作動弁288との間における低圧圧縮気体が 空気作動弁288かの排気され、チューブ283から低 圧圧縮気体が約0.005秒間排気され、弾丸214が 取外される。このとき、コントローラー245のオンに より、高圧圧縮気体の噴射と弾丸214の取分しとが同 調するため、弾丸214は取外しと同時に発射され、ノ ズル216のストップ部215に衝突した弾丸214か ら噴出した遺伝子担特敵性が一が細胞に打ち込まれ、遺伝 子が細胞に採えまれる。

【0077】次に、コントローラー 245をオンにして から約0.005秒後に、NOT素子290より再びパ イロットエアが搭給されるため、空気作動弁288の下 側の急速排気弁2870よりパイロットエアが空気作動 弁288に入り減空気作動弁28分作動して、チュー ブ283内に再び低圧圧縮気体が供給される。これによ り、再び弾丸214の装着が可能になる。

[0078]このように頭射網料手段219と弾丸着数 制御手段284とを門頭させることにより、高圧圧縮気 体の噴射前における弾丸214の離脱をより確実に防止 できるとともに、高圧圧縮気体の噴出時の弾丸214の 数外しを確実に且つ円滑に行うことができ、長期にわた って安定して弾丸214を帯放できる。

【0079】次に、表面処理が焼きれた弾丸について就明する。この表面処理は、遺伝子担持機性子を付着させる弾丸の表面に関して、微粒子を弾丸の表面から容易に分離させる目的で行われるものであり、表面処理の種類としては、フッ素樹脂・コーティング、粗面化処理、化学的処理等が挙げられる。

【0080】フッ素樹脂・コーティングは、例えばボリ テトラフルオロエチレン(テフロン)等の耐角学性が高 く、服水性のファ素樹脂ボリマーを、弾丸の微粒子を付 着させる表面にコーティングして行う。上記したように 遺伝子出海機管ではエタノール溶液等のアルコール(別 水性)で付きされているので、コーティングされたファ 素樹脂ポリマーの飛水力により、微粒子が弾丸の表面か ら容易に分離する。コーティングの厚さは、野漁には2 0~30 μm である。

【0081】また、粗面化処理は、弾丸の表面を、例えば#200~#1000のサンドペーパーで例ることにより行い、これにより、弾丸の表面が、凹凸に粗配化され、小さな空隙が多数形成される。各々の空隙の大きさは、遠盤子担持機対子が構度されない程度に小さいため、微粒子は、小さな空隙が多数形成された表面に反発して、弾丸の表面から容易に少難される。

【0082】更に、化学が処理は、弊丸の表面に、ジメ チルシリレン基 [—Si (CH₃)₂]、トリメチルシリ ル基 [—Si (CH₃)₃]等の珪素とメチル基とを含む 化合物で処理することにより行う、すなわち、興丸材料 の金属に結合しまい往来を明みの表面側に結合させ、こ の建築を介して健水性のメチル基も結合させることによ り、このメチル基 (健水性) が微粒子の付着に用いられ カプドルコル(現水性)と反映さのので、微粒づまかられ カプドルコル(現水性)と反映さのので、微粒づまかられ の表面から容易に分離される。

【0083】上記の表面処理は単独であっても組み合わせて行ってもよいが、フッ素樹脂・コーティングが特に 好適である。

[0084]上記の表面処理を弾丸の表面に除すことに より、遺伝子担持破粒子の噴出及び細胞への打ち込みが 均一にばらつきなく安定に行われ、遺伝子の導入効率、 すなわち発現効率を高めることができる。

【0085】なお、前記表面処理を施した弾丸は本発明 に従う遺伝子導入装置に使用することが好ましいが、こ の遺伝子導入装置への使用に限定されることなく、種々 のパーティクル・ガン法に使用できることはいうまでも ない。

[0086]また、図7、図9及び図11に図示するように低圧圧縮気体を高圧圧縮気体源から分岐して導入する代わりに、コンプレッ寸等から低圧圧縮気体を別途薄入することも可能である。しかし、図7、図9及び図1に図示するように低圧圧縮気体を高圧圧縮気体率からが低して導入すると、1個の高圧圧がべたけで開からので、遺伝子導入装置の設置場所が扱い限ですみ、病院、研究室等で手軽に遺伝す場入装置を手軽に取り扱うことができ便所である。

【実施例】以下の実施例により本発明を更に詳細に説明 する。

【0088】実施例1~4(弾丸の表面処理)

実施例1

[0087]

円筒状の弾丸(直径4.8mm、高さ5mm、アルミニ ウム製)に、フッ素・コーティングを以下のように施し た。弾丸の一面にテフロン層20~30μmをコーティ ングした弾丸を得た。この弾丸を、以下弾丸Aという。 【0089】実練例2

実施例1で使用した弾丸と同様の弾丸に、粗面化処理を 以下のように施した。弾丸の一面を #600のサンドペ ーパーで削り、表面に多数の空隙を形成した。この弾丸 を、以下弾丸 Bという。

【0090】実施例3

実施例2で得た弾丸Bの粗面化した表面に、さらに実施例1と同様にテフロン・コーティングを施した。この弾丸を、以下弾丸Cという。

【0091】実施例4

実施例1で使用した弾丸と同様の弾丸に、メチル基処理 を以下のように施した。50%アルコキシシラン溶液に 弾丸の一面に約1分間浸漬した後、乾燥し、メチル基処 理した弾丸を得た。この弾丸を、以下弾丸Dという。

【0092】実施例5~6(遺伝子導入)

実施例1~4で得た表面処理を施した弾丸A、B、Cお よびDならびに表面処理を施さない弾丸Eを使用して、 遺伝子導入を以下のように行った。

【0093】実施例5

弾丸保持手段としてチューブを用いた場合の図11に示すような本発明の設置において、内径2の冊長さ 5mmの図3に示すようなアルミニウム製ノズルに、図5(A)および図6に示されるような内径24mm長さ75mmのプラスチック製チャンバーを装着し、ノズル先端からチャンバー先端までの距離を30mmに測能した。

【0094】一方、pSVGal、pSVlucまたな PSVasclucの遺伝子を粒径1xmのタンタステン微粒子表面に付着させ、エタノール溶液に懸高させ、 這懸海液をマイワロシリンダーで弾丸A、B、Cおよび の表面処理を能した面からたで発丸在の底面の中央部 に失々付着させた。次に、図11に示したような手動の 間別バルフを開き、チューブを砂原させ、各弾丸をチェ 一ブ内に突破した。また、動物細胞としてマウス精巣細 胞を図7(B)に示すような受け台のクッション上に固 走し、チャンパーの外端に配置した。

【0095】次に、オンオフ・バルブを操作者が開い て、N2ガスボンベよりのN2の圧力を高圧調整用レギュ レータ (テレコム社製、44-1115)で50~10 0kg/cm²に調圧した高圧圧縮気体をエアレススプ レー塗装用自動ガンに供給した後、オンオフ・バルブを 閉じる。その後、電磁弁を内蔵するコントローラー(岩 崎エンジニアリング社製、AD3000V)により電磁 弁作動時間を予め0.005秒に設定し、前記高圧圧縮 気体を低圧調整用レギュレータ (テレコム社製、44-1115-24) での低圧圧縮気体を5kg/cm²に 調圧してコントローラー側の作動用圧縮気体とし、コン トローラーをオンにして、高圧圧縮気体の噴射による弾 丸の発射と図9に示すような弾丸着脱制御手段になる弾 カの取外しを問題させるようにして、前記チャンバー内 を真空ボンプで減圧状態にしながら、遺伝子担持微粒子 を前記マウス精巣細胞に直接(in vivo法で)打 ち込んだ。その結果、遺伝子担持微粒子上の遺伝子が、 細胞に、弾丸A、B、CおよびDについては50%程 度、弾丸Eについては5%導入された。

【0096】なお、各弾丸は、それぞれ数回繰り返して 使用できることが分かった。

【0097】実施例6

際丸保持手段としてチューブに代えて図3に示されるようなのーリングを用い、 弾丸着脱削脚手段を用いず、短くに示されるような通伝子導入装置を用い、弾丸でのみを用いた以外は、実施例5と同様にして通伝子相持微粒子をマウス精巣細限に直接(in viw法で)打ち込んだ、その結果、遺伝子担持微粒子上の遺伝子が、細胞に50条程度導入された。

【0098】実施例7

取出しマウス精巣細胞を図7(B)に示されるような受け台(内径40mm、高さ40mm)のフェルト製のクッション上に固定し、この受け台を図7(A),に示さ

れるようなプラスチック製チャンバー(内径15mm、 高さ55mm)に収納し、ノズル先端と細胞との距離を 30mmとした。

[0099] そして、受け台の英空口に真空ボンアを接 続し、弾丸Cのみを用いた以外は、実施例5と阿線にし 環境下組持続行そ着航空ウス有巣無関配((in v itro法で)打ち込んだ。その結果、遺伝子組持微粒 子上の速低子が、細胞に50%程度導入された。 [0100]

101007 長界の効果 1 本発明の遺伝子導入方法及びその装置に よれば、取扱いが容易で、安全性を確保でき、装置全体 が小型化できなため、ノズルの動方向(いいては遺伝子担 特徴粒子の噴出方向に制限がなくなり、柔らかな細胞か ら固い(プロトプラスト化されていない) 植物細胞に至 るに範囲の細胞に遺伝子を導入でき、しかも生体(in vivo法)及び取り出し細胞(in vitro

法)にも遺伝子の導入ができ、しかも、本発明の実施例ではリン酸カルシウム法、エレクトロボーレーション は、リボゲーム法等の他の遺伝子導入方法と比較してinvitro法で2倍程度、invivo方法で10倍程度遺伝子の導入効率が高いことが確認され、本発明の遺伝子導入方法及びその装置は遺伝子治療に併遠に適由できる。

(0101) また、チャンパーをノズルに着限自在に接続して遊げることにより、遺伝子の周野への飛散を防止できる。更に、チャンパーとメブルとの間に配置されてパッキングとノズルに対してチャンパーを固定するナットを美順することにより、ターゲット細胞に応じて微粒子の瞬間距離を多数に調整できる。

【0102】本発明の高圧圧縮気体の鳴射時間を制勢する制制手段を具備する遺圧子導入装置によれば、遺伝子 等人に好適な地時間での噴射を確保でき、また、このような鳴射時間の制御と高圧圧艦気体圧の制御を紹介合 せることにより、ターゲット細胞の固と等の性質に応じて、弾丸の発射速度がいては微粒子の噴出速度も調整できる。

【0103】本発明の安全手段を設けた遺伝子導入装置 によれば、安全性をより確実に確保できる。

(2010年) 未売男の理性部やを具備する遺伝子導入装 置欧いは本発明の可能性のチェーブとケェーブ内の気体 量を制御する制御手段を具備する遺伝子導入装置によれ ば、別丸を容易に装着できるとともに弾丸を確実に保持 できる。また、高圧圧縮気体の噴射時間を削御する制御 手段と、可能性のチェーブと、チェーブ内の気体量を削 御する制御手段と表し書いることにより、高圧圧縮気体 の噴射による弾丸の飛射と現れの取りしとを同調とせる ことができ、弾丸の保持手段を長期にわたって安定して 使用できる。

【0105】本発明の弾丸の変形防止手段を具備する遺

伝子導入装置によれば、弾丸の変形を防止でき、弾丸を

繰り返し使用できる。 【0106】本発明の表面処理が施された弾丸によれ ば、高い発現効率で遺伝子を細胞に導入できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】従来のノズルの正面からみた断面図。

【図2】本発明の遺伝子導入装置の一態様の概略図。

【図3】自動ガンおよびノズルの正面からみた一部断面 図.

【図4】 ノズルの一態様を示す正面からみた断面図。

【図5】 ノズルおよびチャンバーの一態様の正面からみ

た断面図(A)ならびにナットの正面図(B)。 【図6】 チャンバーの一態様および生体の正面からみた

斯面図. 【図7】 チャンバーの他の態様及び受け台の正面からみ た断面図(A)並びに(A)の受け台の一部拡大斜視図

(B), 【図8】 チャンバーの更に他の態様の正面からみた断面

【図10】オンオフ・バルブ及びローラカム形作動弁の 概略図.

【図11】本発明の遺伝子導入装置の更に他の態様の概 略図.

【図12】ノズルの他の態様を示す正面からみた断面 図.

【符号の説明】

1 1 高圧圧縮気体源

12 自動ガン 13 遺伝子担持微粒子

弾丸

15 ストップ部

16 ノズル 18 オンオフ・バルブ

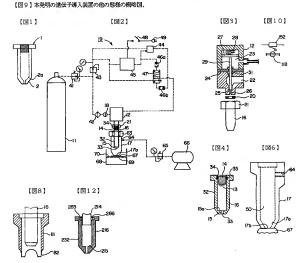
19 制御手段

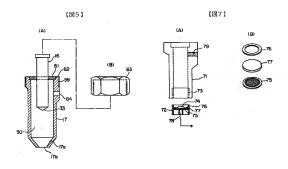
32 筒部

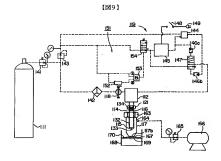
44 NOT素子 45 コントローラー

空気作動弁

47







【図11】

